Комбинационное рассеяние света в нанопористом углероде, получаемом из карбидов кремния и титана

© А.М. Данишевский, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев*, А.В. Гречинская*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия * Центральный научно-исследовательский институт материалов, Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 24 марта 2000 г. В окончательной редакции 12 мая 2000 г.)

> Исследованы рамановские спектры нанопористого углерода, получаемого химической реакцией из поликристаллических α -SiC и TiC. Показано, что спектры имеют многокомпонентный характер, отличающий рассматриваемую группу материалов от графитов и разупорядоченных углеродных структур. Зарегистрирована серия низкочастотных мод. Обнаружены анизотропия и дисперсионные эффекты. Результаты свидетельстуют о кластерной структуре нанопористого углерода и размерном квантовании электронного и колебательного спектров в углеродных нанокластерах. Основными структурными элементами нанокластеров в пористом каркасе являются мелкие фрагменты искривленных или изломанных графеновых листков. В ряде случаев отмечено также присутствие фрагментов, близких по структуре к напряженному кубическому или гексагональному алмазу.

> Авторы благодарят Skeleton Technology Group (Sweden), Российский фонд фундаментальных исследований (грант № 99-02-17984) и Миннауки РФ (программа "Фуллерены и атомные кластеры", грант № 98-059) за поддержку выполненных исследований.

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) света дает большую информацию о колебательных свойствах и структуре ближнего порядка углеродных материалов [1–4]. С использованием КР излучалось широкое многообразие форм твердотельного углерода от различных аллотропных кристаллических модификаций и нанокластерных систем (фуллеренов, нанотрубок, нанокапсул и пр.) до аморфных, стеклообразных или волоконных структур. Для нанопористого углерода (прог-С), исследуемого в настоящей работе, сопоставление наблюдаемых в КР колебательных мод с известными данными для других углеродных форм позволяет сделать ряд выводов о характере валентных связей и структуре исследуемого материала.

Известно, что спектр КР упорядоченного графита состоит из узких полос вблизи 1581 (так называемая полоса G) и 42 сm⁻¹, соответствующих двум типам решеточных колебаний симметрии E_{2g} в плоскостях графеновых слоев с sp^2 -гибридизированными валентными связями [1]. Некоторое разупорядочение графитового остова может приводить к небольшому сдвигу полосы G в ту или иную сторону.

Для микрокристаллических или разупорядоченных графитов в спектре КР появляется еще один пик, называемый обычно *D*-полосой. При возбуждении образцов линией аргонового лазера с диной волны $\lambda_{\rm exc} = 488$ nm рамановский сдвиг *D*-полосы составляет 1355 сm⁻¹ [1]. Полоса *D* обычно связывается с малыми размерами областей упорядочения и наличием выраженных границ кристаллитов, вызывающих нарушение правил отбора по волновому вектору при КР. Отношение интегральных интенсивностей полос *D* и *G* (I_D/I_G) в графитовых

порошках линейно растет с уменьшением размеролв зерен [1], а в разупорядоченных графитовых структурах убывает с ростом температуры отжига по мере возрастания степени упорядочения (графитизации) [3], так что величина I_b/I_G может служить для оценки линейных размеров кристаллитов в графеновой плоскости [1,2]. При измельчении графитовых зерен до размеров ~ 25 Å полоса G уширяется и сдвигается в сторону более высоких частот вплоть до 1590 сm⁻¹ [1]. При этом от нее отщепляется полоса 1620 сm⁻¹.

Недавно было показано [5], что для поликристаллического графита *D*-полоса линейно сдвигается по частоте с изменением энергии кванта возбуждения $\hbar\omega_{\rm exc}$ (коэффициент сдвига составляет 50 cm⁻¹/eV). При этом *G*-полоса 1581 cm⁻¹ практически не смещается, однако при малых $\hbar\omega_{\rm exc}$ рядом с ней появляется дополнительная полоса ~ 1620 cm⁻¹.

В полых нанокластерных углеродных системах, таких как нанотрубки разных модификаций, рамановские спектры значительно сложнее. Как следует из теоретических расчетов [6] и экспериментов [7], в этих системах может наблюдаться значительное число рамановских полос как в низкочастотном (ниже 300 cm^{-1}) и среднечастотном, так и в высокочастотном ($1200-1800 \text{ cm}^{-1}$) спектральных диапазонах. Последний включает в себя области полос *G* и *D*, наблюдаемых в графитах. В частности, в области полосы *G* в спектрах нанотрубок можно ожидать несколько дискретных мод (1571, 1585, 1586, 1587, 1591 cm^{-1}). Для нанотрубок, как и для микрокристаллического графита, обнаруживается зависимость положения полосы *D* и отношения I_D/I_G от энергии кванта возбуждения [8]. Низкочастотные (в том числе

так называемые дыхательные) и среднечастотные моды, обнаруживаемые на одностеночных [7] и еще в большем количестве на многостеночных нанотрубках, графитовых палочках (raw graphite rods), одиночных графеновых листках [9], являются типичными для углеродных нанокластеров.

В настоящей работе приводятся первые результаты рамановской спектроскопии нанопористого углерода (npor-C), получаемого из поликристаллических карбидов кремния (SiC) и титана (TiC) путем удаления карбидообразующих элементов (Si, Ti) при взаимодействии с хлором. npor-C, получаемый таким способом, представляет собой мало исследованную группу нанокластерных углеродных материалов, уже нашедщих тем не менее ряд технических приложений (электроды конденсаторов сверхвысокой емкости, эффективные молекулярные сита, холодные эмиттеры). Дальнейшее расширение областей применения требует детальных исследований структуры и свойств прог-С. Как показали первые результаты рентгеноструктурных исследований [10,11], а также рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии $(P\Phi \Theta C)$ [12], при определенном сходстве материалов, полученных из разных исходных карбидов, между ними имеются заметные различия, касающиеся, в частности, характера упаковски углеродных атомов, гибридизации валентных электронов, размеров и морфологии нанокластеров. Проведенные в настоящей работе сравнительные исследования спектров КР прог-С разного типа дают дополнительные сведения о структуре нанокластеров.

1. Приготовление образцов

Объемные образцы прог-С в виде плоских шайб толщиной около 1 mm получались из порошков карбидов кремния (α -SiC) или титана (TiC), предварительно подвергнутых специальной термообработке в атмосфере метана. Исходные карбиды, как известно, имеют различную кристаллографическую симметрию: кристаллиты α -SiC обладают гексагональной структурой с чередующимися плоскостями атомов Si и C, а TiC — кубической структурой типа NaCl. Компактные карбидные заготовки помещались в реактор, где при температуре ~ 900°С осуществлялось их взаимодействие с хлором. При этом происходило удаление карбидообразующих элементов, т.е. Si или Ti, образующих с хлором летучие соединения. Остатки возможных адсорбатов удалялись путем продувания образцов в атмосфере аргона. В результате получались высокопористые образцы прог-С с углеродным каркасом и общей пористостью ~ 70 vol.%. Следует отметить, что полученные образцы прог-С содержали небольшое количество (7-8 wt.%) пироуглерода, синтезировавшегося при термообработке карбидов в метане. Пироуглерод выполняет роль связующего, придающего образцам необходимую механическую прочность.

Часть образов прог-С, получаемых из α -SiC, приготовлялась без пироуглерода. В этом случае перед хлорированием карбидные заготовки с пироуглеродными включениями подвергались высокотемпературному силицированию, что приводило к образованию вместо пироуглерода включений кубической фазы β -SiC. При последующем хлорировании кремний удалялся как из исходного карбида, так и вновь синтезированного, так что нанопористый углеродный каркас распространялся на весь объемный образец. В дальнейшем изложении материал такого типа будет обозначаться как прог-С $\langle SiC \rangle A$. Обозначения прог-С $\langle SiC \rangle B$ и прог-С $\langle TiC \rangle B$ с символом Bбудут относиться к образцам, содержащим пироуглерод.

По данным РФЭС, содержание углерода во всех типах образцов превышало 98 at.%. Как показали адсорбционные измерения, материалы этой группы характеризуются высокой однородностью размеров нанопор, исключительно развитой поверхностью углеродного каркаса и высокой адсорбционной способностью [13,14]. По оценкам в модели щелевой поры, размер пор в прог-С (SiC) составляет ~ 8 Å.

2. Методика измерений

Интенсивность КР от образцов прог-С измерялась с помощью двойного спектрометра ДФС-52 при возбуждении линейно поляризованным излучением аргонового ($\lambda_{
m exc}$ = 488.0 или 514.5 nm) и криптонового ($\lambda_{\rm exc}$ = 647.1 nm) лазеров с интенсивностью $(5-10) \times 10^2$ W/cm². Использовалась 90-градусная геометрия рассеяния при наклонном падении возбуждающего света (угол падения $\sim 55^{\circ}$). Как правило, свет был поляризован в плоскости падения. Регистрировалось рассеянное излучение с поляризацией, параллельной и перпендикулярной плоскости падения. Полученные спектры КР, таким образом, соответствовали двум поляризационным конфигурациям, обозначаемым обычно как HH и HV, где первые индексы относятся к падающему, а вторые к рассеянному свету. При исследовании материала типа А выполнялись также дополнительные измерения в конфигурации VV, когда падающий и рассеянный свет были поляризованы перпендикулярно плоскости падения. Все измерения проводились при комнатной температуре. Для удобства сопоставления спектры приведены в относительных единицах для интенсивности рассеяния без учета фоновых составляющих.

3. Результаты измерений и обсуждение

На рис. 1 и 2 показаны спектры КР исследуемых образцов прог-С в поляризационных конфигурациях *HH* и *HV* при возбуждении на длине волны $\lambda_{exc} = 488.0$ nm (прог-С $\langle SiC \rangle B$, прог-С $\langle TiC \rangle B$) или 514.5 nm (прог-С $\langle SiC \rangle A$). Наблюдаемые спектры заметно различаются между собой, но во всех случаях их можно разбить на две основные, достаточно широкие области. По аналогии с микрокристаллическим графитом более высокоэнергетическую из них естественно назвать полосой G^* , а

500 HH 400 3 Intensity, arb.units 300 200 100 0 1500 1200 1400 1600 1700 1800 1300 Raman shift, cm⁻¹

Рис. 1. *HH*-спектры КР образцов прог-С: I — прог-С $\langle SiC \rangle A$, 2 — прог-С $\langle SiC \rangle B$, 3 — прог-С $\langle TiC \rangle B$; $\lambda_{exc} = 514.5$ (1) и 488.0 nm (2, 3).

более низкоэнергетическую — полосой D^* . Заметим, что обе полосы G^* и D^* в спектрах образцов прог-С были весьма слабыми. Поэтому в дальнейшем изложении обсуждаются только спектральные компоненты, оказавшиеся наиболее интенсивными (воспроизводимыми) и/или совпадающими или близкими по величине рамановского сдвига в разных спектрах.

Легко видеть, что для всех типов материалов каждая из полос G^* и D^* при обеих поляризационных конфигурациях не описывается единым лоренцовским контуром и, более того, эти полосы сильно асимметричны относительно максимума, что свидетельствует о неоднородном характере их уширения. На фоне полос G^* и D^* отчетливо проявляются особенности типа более узких пиков или "плеч". В ряде спектров по существу видно расщепление полос G^* и D^* на отдельные составляющие. При изменении поляризационной конфигурации указанные особенности, как правило, сдвигаются по частоте, что имеет место и в отсутствие явного расщепления. При этом меняется соотношение между интенсивностями в области особенностей, так что форма широких полос G* и D* оказывается существенно зависящей от поляризации рассеянного света. Приведенные данные указывают на многокомпонентный характер колебательного спектра исследуемых материалов и анизотропию соответствующих колебательных мод.

Рассмотрим более детально конкретные особенности *НН*-спектров образцов прог-С, полученных из разных карбидов (рис. 1). Прежде всего видно, что во всех образцах абсолютный максимум широкой полосы G^* смещен по сравнению с упоминавшейся выше узкой G-полосой 1581 сm⁻¹ графита в сторону более высоких частот и находится при 1588, 1600 и 1602 сm⁻¹ в случае прог-С $\langle TiC \rangle B$, прог-С $\langle SiC \rangle B$ и прог-С $\langle SiC \rangle A$ соответственно. При этом, однако, в спектрах обоих образцов типа *В* имеются заметные особенности и вблизи 1581 сm⁻¹, тогда как в спектре образца типа *A* особенностей 1581 сm⁻¹ вообще нет. Для образцов типа *B* в области 1620–1625 сm⁻¹ наблюдается плечо. Все образцы имеют также слабые особенности в окрестности 1670 сm⁻¹.

На низкочастотной стороне полосы G^* в окрестности 1550–1560 сm⁻¹ спектры обоих образцов типа *B* имеют ярко выраженные особенности, практически не заметные в спектре образца прог-С $\langle SiC \rangle A$. В образцах типов *A* и *B*, полученных из SiC, наблюдается также особенность вблизи 1534 сm⁻¹.

Широкая полоса D^* в *HH*-спектрах всех трех исследованных образцов расщепляется на несклько компонент. Для прог-С $\langle SiC \rangle A$ это основной пик 1351 сm⁻¹ и побочный при 1326 сm⁻¹. Кроме того, имеются два плеча с перегибами вблизи 1301 и 1380 сm⁻¹. В случае прог-С $\langle SiC \rangle B$ основной пик находится вблизи 1348 сm⁻¹, но он также, скорее всего, определяется наложением нескольких компонент. В частности, отчетливо видно плечо при 1333 сm⁻¹ — частоте, близкой к известной рамановской моде 1331 сm⁻¹ для тетраэдрически координированного углерода в структуре алмаза. Кроме того, наблюдаются низкочастотный несимметричный пик вблизи 1300 сm⁻¹ и высокочастотный пик около

500



Рис. 2. *HV*-спектры КР образцов прог-С: I — прог-С $\langle SiC \rangle A$, 2 — прог-С $\langle SiC \rangle B$, 3 — прог-С $\langle TiC \rangle B$; $\lambda_{exc} = 514.5$ (*I*) и 488.0 nm (2, 3).





Рис. 3. Спектры КР образца прог-С $\langle SiC \rangle A$ при возбуждении разными лазерными линиями: 1 - 514.5 nm, 2 - 647.1 nm.

1382 ст⁻¹, очень близкие по частоте к уже упомянутым перегибам в *HH*-спектре прог-С $\langle SiC \rangle A$. В *HH*-спектре прог-С $\langle TiC \rangle B$ расщепление полосы D^* проявляется наиболее ярко. Вблизи максимума наблюдается три пика почти одинаковых по интенсивности, причем два их них (1348 и 1382 ст⁻¹) совпадают по положению с особенностями в спектре прог-С $\langle SiC \rangle B$.

В спектрах КР, полученных в поляризационной конфигурации HV (рис. 2), широкая полоса G^* в случае прог-С $\langle SiC \rangle A$ имеет абсолютный максимум при 1602 cm⁻¹, так же как и в HH-спектре этого образца. Такой же рамановский сдвиг соответствует побочному максимуму G^* -полосы в HV-спектре прог-С $\langle SiC \rangle B$. Близкое положение (1599 cm⁻¹) имеет и основной пик полосы G^* для прог-С $\langle TiC \rangle B$. В случае же прог-С $\langle SiC \rangle B$ абсолютный максимум G^* -полосы смещен относительно графитовой линии 1581 cm⁻¹ в низкочастотную сторону и находится при 1576 cm⁻¹. В спектрах прог-С $\langle SiC \rangle A$ и прог-С $\langle TiC \rangle B$ имеются также особенности вблизи 1583 cm⁻¹.

Полоса D^* в *HV*-спектре образца прог-С $\langle SiC \rangle A$ расщеплена на две основные компоненты — 1333 и 1369 сm⁻¹. Первая из них, близкая к рамановской линии алмаза 1331 сm⁻¹, уже отмечалась как плечо в D^* -полосе *HH*-спектра прог-С $\langle SiC \rangle B$, а вторая близка к одной из трех сильных компонент (1367 сm⁻¹) в *HH*-спектре прог-С $\langle TiC \rangle B$ (рис. 1). Расщепление заметно также и в *HV*-спектре прог-С $\langle TiC \rangle B$, однако, положение пиков здесь иное — 1356 и 1377 сm⁻¹. Особенность в окрестности близкой частоты 1379 сm⁻¹ видна и в спектре прог-С $\langle SiC \rangle B$. Напомним, что особенности вблизи 1380–1382 сm⁻¹ наблюдались и в *HH*-спектрах обоих типов образцов, приготовленных из SiC (рис. 1). В случае прог-С $\langle SiC \rangle B$ также намечается расщепление полосы D^* в *HV*-спектре на две компоненты — 1348 и 1362 сm⁻¹, первая из которых по положению совпадает с абсолютным максимумом полосы D^* в *HH*-спектрах обоих образцов типа *B*. На частоте около 1333 сm⁻¹, соответствующей пику в спектре прог-С $\langle SiC \rangle A$, можно видеть также плечо и в спектре прог-С $\langle TiC \rangle B$. Заметим, что для всех образцов прог-С полоса D^* имеет и несколько особенностей на низкочастотной стороне.

Характерной чертой всех исследованных образцов прог-С является изменение спектров КР в зависимости от длины волны возбуждающего света λ_{exc} . На рис. 3 и 4 показаны спектры прог-С $\langle SiC \rangle A$ и прог-С $\langle SiC \rangle B$, полученные при $\lambda_{exc} = 647.1$ nm для сравнения со спектрами при $\lambda_{exc} = 514.5$ и 488.0 nm, рассмотренными выше. Видно, что при более длинноволновом возбуждении вся область полосы D^* в обоих спектрах сдвинута в сторону меньших частот, как это наблюдалось для поликристаллического графита [5] и нанотрубок [8]. При этом, как и в [5,8], интенсивность полосы D^* относительно полосы G^* оказывается выше.

Сопоставление формы полосы D^* в *HH*-спектрах прог-С $\langle SiC \rangle A$ (рис. 3) показывает, что при изменении λ_{exc} некоторые спектральные особенности сохраняются, но меняется соотношение интенсивностей между отдельными компонентами. Например, компонента 1351 сm⁻¹, наиболее интенсивная при $\lambda_{exc} = 514.5$ nm, проявляется лишь как плечо при $\lambda_{exc} = 647.1$ nm, зато появляется



Рис. 4. Спектры КР образца прог-С(SiC)B при возбуждении разными лазерными линиями: I - 488.0 nm, 2 - 647.1 nm.

отчетливый пик при 1331 сm⁻¹, в точности соответствующий рамановской линии алмаза. Кроме того, при более низких частотах появляются новые особенности вблизи 1292 и 1311 сm⁻¹.

В случае прог-С $\langle SiC \rangle B$ (рис. 4) низкочастотный сдвиг и относительный рост интенсивности полосы D^* в HVспектрах при увеличении λ_{exc} выражены еще более отчетливо. При $\lambda_{exc} = 647.1$ nm абсолютный максимум полосы D^* находится при 1276 сm⁻¹. По обе стороны от него регистрируется ряд особенностей: 1222, 1236, 1297, 1329 сm⁻¹. Следует отметить, что аналогичные или очень близкие особенности видны и при $\lambda_{exc} = 488.0$ nm, но они значительно слабее интенсивных компонент 1348 и 1362 сm⁻¹. Характерно, что эти компоненты практически не наблюдаются при $\lambda_{exc} = 647.1$ nm. Заметим также, что мода 1276 сm⁻¹ в HV-спектре прог-С $\langle SiC \rangle B$ видна в HH-спектрах прог-С $\langle SiC \rangle A$ (рис. 3).

В полосе G^* при увеличении λ_{exc} , по-видимому, также происходит изменение относительных интенсивностей рассеяния для различных мод. В частности, в *HH*-спектре образца прог-С $\langle \text{SiC} \rangle A$ (рис. 3) наряду с компонентой 1602 сm⁻¹ появляется более интенсивная и близкая к графитовой мода 1582 сm⁻¹, которая определяет положение абсолютного максимума полосы G^* при $\lambda_{\text{exc}} = 647.1$ nm. В *HV*-спектре образца прог-С $\langle \text{SiC} \rangle B$ (рис. 4) перераспределение интенсивностей в полосе G^* происходит, наоборот, в пользу более высокочастотных компонент: мода 1576 сm⁻¹ относительно ослабляется, преобразуясь в плечо, регистрируется пичок вблизи 1586 сm⁻¹, а основной максимум в данной области спектра перемещается в положение около 1598 сm⁻¹.

Наблюдаемые изменения в спектрах КР прог-С при изменении энергии квантов возбуждения $\hbar\omega_{\rm exc}$ свидетельствуют о сильной частотной дисперсии тензора рамановской восприимчивости в рассматриваемой области $\hbar\omega_{\rm exc}$ и резонансном характере рассеяния с участием практически всех наблюдаемых колебательных мод. Объяснение сдвига полосы D с изменением $\hbar \omega_{\rm exc}$ для микрокристаллического графита было предложено в [5]. Предполагалось, что полоса D определяется резонансным рассеянием с испусканием фонона, импульс которого (не равный нулю) соответствует резонансному возбуждению непрямой виртуальной электронно-дырочной пары в зоне Бриллюэна, что оказывается возможным за счет взаимодействия этой пары с каким-либо дефектом структуры. В случае прог-С полоса D* состоит из нескольких спектральных компонент, и подобное объяснение требует дополнительных предположений, например о расщеплении электронного спектра в нанокластерах углерода на подзоны или подуровни размерного квантования. Квантово-размерные эффекты в нанокластерах, по-видимому, отвечают и за наблюдаемое изменение соотношений между спектральными компонентами в полосе G^* при изменении $\hbar\omega_{\rm exc}$. Величина $\hbar\omega_{\rm exc}$ по существу "выбирает" те электронные состояния в спектре кластеров, которые удовлетворяют условию резонанса и



Рис. 5. Низкочастотные *HV*-спектры КР образца прог-С $\langle SiC \rangle A$, полученные при $\lambda_{exc} = 647.1$ nm. Кривые, относящиеся к разным частотным интервалам, показаны в разных масштабах (*a*, *b*). Стрелками указаны особенности в спектрах, наблюдаемые на фоне рэлеевского рассеяния.

должны вносить наиболее значительный вклад в рамановскую восприимчивость при данном $\hbar\omega_{\rm exc}$. Однако интенсивность той или иной компоненты КР зависит от вероятности соответствующих виртуальных электронных и колебательных переходов и, следовательно, от симметрии участвующих в них состояний. В результате для возбуждения разных мод "актуальными" оказываются разные электронные состояния, и соотношение между интенсивностями отдельных компонент в спектре КР может меняться с изменением энергии $\hbar\omega_{\rm exc}$ и поляризации возбуждающего и рассеянного излучения. Заметим, что подобные дисперсионные эффектыв в КР характерны для дискретных спектров молекул [15]. Резонансное рассеяние, связанное с расщеплением электронного спектра, наблюдалось на одностеночных нанотрубках [7].

Определенная качественная аналогия между колебательными свойствами прог-С и других типов углеродных нанокластеров, в том числе нанотрубок [7], графитовых палочек, одиночных графеновых листков [9], прослеживается в низкочастотном диапазоне. На рис. 5 для примера приведен спектр рассеяния образца прог-С $\langle SiC \rangle A$ в интервале 40–320 сm⁻¹ при возбуждении излучением с $\lambda_{\rm exc} = 647.1$ nm. Поскольку поверхность образца имела значительную шероховатость, КР здесь наблюдается на фоне интенсивного рэлеевского рассеяния. Как видно

из рис. 5, в спектре КР можно выделить целый ряд особенностей: при 46.7, 56.4, 84 и 133 ст⁻¹, а также при 198, 218, 237, 280 и 309 cm⁻¹. Заметим, что в рассматриваемом диапазоне находятся вращательные спектры КР молекул воды, азота и кислорода (см., например, [16]), которые могут быть адсорбированы в прог-С из воздуха и, вообще говоря, вносить вклад в наблюдаемое рассеяние. Однако лишь одна из приведенных мод (133 cm⁻¹) совпадает с одной из слабых мод вращательного спектра КР воды, тогда как наиболее сильные линии воды в наблюдаемом спектре не проявляются. К тому же никаких известных закономерностей, типичных для вращательных спектров КР указанных молекул, в спектрах образцов прог-С не обнаруживается. Полученный для npor-C(SiC)А ряд низкочастотных мод не совпадает с аналогичными в спектрах других типов прог-С, измеренных нами. С другой стороны, одна из наблюдаемых мод — 56.4 ст⁻¹ совпадает с одной из полос, обнаруженных в углеродных нанокластерах [9]. Все это позволяет связывать указанные моды с колебаниями в углеродных кластерах.

Анализ рамановских спектров рис. 1 и 2 показывает, что многие особенности, наблюдаемые в одинаковых (а иногда даже в разных) поляризационных конфигурациях, для исследованных образцов прог-С различного типа очень близки или просто совпадают, хотя амплитуды соответствующих мод в ряде случаев заметно различаются. Так, например, там, где в одних спектрах регистрируется хорошо определенный пик, в других имеется лишь относительно слабое плечо или наоборот. Следует учесть, что в пористой системе всегда имеются значительные напряжения, которые, конечно, различны в материалах, приготовленных из карбидных поликристаллов различной симметрии и состава. Поэтому небольшие сдвиги частот и перераспределение амплитуд рамановских мод, отмеченные при сопоставлении разных образцов, не являются удивительными. Необычным, скорее, можно считать близкие совпадения многих особенностей в рассматриваемных спектрах. Из этого сходства следует, что углеродный каркас в прог-C состоит преимущественно из однотипных фрагментов (хотя, возможно, не только из них) со сложной структурой валентных связей, а также электронного и колебательного спектров. Наличие в плотности электронных и колебательных состояний ярко выраженных особенностей, что свойственно малым кластерам с дискретным спектром локализованных состояний, и позволяет наблюдать обсуждавшееся выше резонансное возбуждение рамановских мод.

Наряду с аналогией спектры КР выявляют и различия в структуре кластеров между разными типами образцов прог-С. В материалах типа *B*, помимо системы нанокластеров, образующихся из зерен исходных карбидов, содержится связующий пироуглерод. Пироуглерод не имеет нанопор, но представляет собой существенно разупорядоченный графитоподобный материал, для которого характерны рамановские моды в диапазоне 1565—1585 сm⁻¹ [17]. Такие особенности в приведенных спектрах действительно наблюдаются, например основной пик G^* -полосы 1576 или пик 1583 сm⁻¹ в HV-спектрах прог-С $\langle SiC \rangle B$ или прог-С $\langle TiC \rangle B$ соответственно (рис. 2) или ряд особенностей на низкочастотной стороне G^* -полосы в HH-спектрах этих образцов (рис. 1).

В образцах прог-С $\langle SiC \rangle A$ (без пироуглерода) основная компонента G*-полосы в сравнении с графитом сильно смещена к высоким частотам ($1602 \, \mathrm{cm}^{-1}$), так что рамановский сдвиг оказывается существенно большим, чем для самого мелкодисперсного графитового порошка из [1]. Если считать, что тенденция к смещению G-полосы при уменьшении размеров зерна [1] сохраняется и при таких больших сдвигах, то можно заключить, что углеродные кластеры в материале типа А настолько малы, что представление о них как о графитоподобных фрагментах весьма условно. Графитоподобные кластеры в прог-С(SiC)А удается выявить лишь при резонансном возбуждении с длиной волны $\lambda_{\rm exc} = 647.1\,{\rm nm}$, когда основной пик в полосе G* перемещается в положение 1582 cm⁻¹. Возможно, углеродные нанокластеры в прог-С(SiC)А представляют собой в основном малые фрагменты сильно изогнутых или "сломанных" графеновых слоев, как это предполагается в случае так называемого "жесткого", т.е. не графитизирующегося при высокотемпературном отжиге углерода [18].

В спектрах материалов типа *В* также наблюдаются аналогичные высокочастотные максимумы: 1600 сm⁻¹ в *HH*-спектре прог-С $\langle SiC \rangle B$ и 1599 сm⁻¹ в *HV*-спектре С $\langle TiC \rangle B$. С нашей точки зрения, они связаны с аналогичными или близкики по структуре очень малыми частицами углерода, возникающими при удалении карбидообразующих элементов в зернах исходных карбидов. Более сильная поляризованность указанных спектральных мод в материалах типа *B* в сравнении с прог-С $\langle SiC \rangle A$, возможно, связана с иным характером внутренних напряжений.

Отмеченное выше присутствие в D^* -полосе HV-спектра прог-С \langle SiC \rangle A пика 1333 сm⁻¹ и особенностей на этой же частоте в *HH*-спектре npor-C \langle SiC \rangle B и *HV*-спектре C(TiC)B (рис. 1, 2) позволяет предположить, что в структуре прог-С содержатся малые алмазоподобные фрагменты. Поскольку при $\lambda_{\rm exc} = 514.5\,{\rm nm}$ в *HH*-спектре прог-C(SiC)A такая мода явно не наблюдается, т. е. рассеянное излучение поляризовано, то можно думать, что данная мода связана с кластерами гексагонального или сильно искаженного (напряженного) кубического алмазов. Специально полученный в этой связи VV-спектр полосы D^* для прог-С $\langle SiC \rangle A$ при $\lambda_{exc} = 514.5 \, nm$ (рис. 6) подтверждает такое предположение. В данном случае узкий пик 1331 cm⁻¹ соответствует основному максимуму полосы D^* и может быть достаточно уверенно приписан алмазной компоненте КР. Напомним, что алмазная мода 1331 сm⁻¹ видна и в *HH*-спектре прог-С $\langle SiC \rangle A$ при $\lambda_{\text{exc}} = 647.1 \,\text{nm}$ (рис. 3).

Приведенные результаты хорошо коррелируют с полученными ранее данными рентгеноструктурного ана-



Рис. 6. Область D^* в спектрах КР образца прог-С(SiC)A, полученных в разных поляризационных конфигурациях: I - HV; 2 - VV.

лиза и РФЭС исследованных образцов [10-12]. Для образцов типа В на дифракционный картинах наблюдались весьма широкие рефлексы сложной формы в области отражений (0002) графита (при углах дифракции $2\theta = 20-26.5^{\circ}$), (100) и (101) графита или (111) алмаза $(2\theta = 41 - 48^{\circ})$. Из сильного неоднородного уширения рефлексов следовало, что углеродный каркас построен из набора кластеров различного типа, среди которых, повидимому, есть графитоподобные фрагменты, содержащие турбостратные, дефектные или искривленные графеновые слои. В образцах прог-C \langle SiC \rangle A рефлекс (0002) оказывается еще более размытым и проявляется лишь как очень слабое превышение интенсивности сигнала над фоном в интервале $2\theta = 16-27^{\circ}$ [19]. В этом случае из рентгеновских данных следует вывод о том, что графитоподобные фрагменты столь малы или столь сильно искажены, что не имеет смысла рассматривать их выраженные структурные элементы. При этом рефлекс при $2\theta = 41 - 48^{\circ}$ остается практически таким же отчетливым, как и в образцах типа В. Это может означать, что в структуре материала типа A (и, возможно, типа B) имеются также и искаженные алмазоподобные фрагменты, что согласуется с изложенными выше результатами рамановской спектроскопии.

Вывод об искривлении графеновых слоев был сделан также на основе РФЭС 1*s*- и валентных электронов в образцах прог-С типа *B* [12]. Величина энергии связи 1*s*-электрона в прог-С $E_b = 284.6 - 284.7$ eV (для графита $E_b = 284.3$ eV), а также вид спектра валентной зоны явно

указывали на промежуточный характер гибридизации между sp^2 (графит) и sp^3 (алмаз) для большинства (> 60%) валентных С–С-связей. Более того, данные РФЭС позволили установить более сильную кривизну графеновых слоев в прог-С $\langle SiC \rangle B$ в сравнении с прог-С $\langle TiC \rangle B$. По рамановским же спектрам пока можно констатировать лишь сам факт различия в структуре этих материалов. Полезно отметить также, что данные РФЭС [12] не противоречат выводу о существовании алмазоподобных фрагментов в материалах типа B, хотя и не дают его однозначного подтверждения.

Проведенный анализ спектров КР образцов прог-С показал, что микроструктура пористого углеродного каркаса в этом классе материалов построена в основном из однотипных фрагментов, что тем не менее не исключает зависимости их структурных параметров (характера валентных связей, размеров и формы) от исходного карбида и технологии приготовления. Все рассмотренные материалы не являются аморфными. Значительно большее число рамановских мод 1-го порядка в сравнении с графитами подтверждает кластерную структуру прог-С, причем внутренняя организация нанокластеров существенно отличается от графита. В этой связи особенно важным представляется обнаружение серии низкочастотных мод, характерных вообще для нанотрубок и некоторых других модификаций наноуглерода [6]. Сильная поляризационная зависимость рамановской восприимчивости связана с анизотропией размеров и структуры нанокластеров. Электронный и колебательный спектры прог-С, по-видимому, определяются суперпозицией дискретных уровней анизотропных состояний, локализованных в нанокластерах. В этом случае при электронных и колебательных переходах внутри кластеров снимаются правила отбора по квазиимпульсу, и наряду с анизотропией в многокомпонентных рамановских спектрах при изменении энергии квантов возбуждения должны наблюдаться выраженные дисперсионные и резонансные эффекты.

Список литературы

- [1] R.J. Nemanich, S.A. Solin. Phys. Rev. B20, 2, 392 (1979).
- [2] D.S. Knight, W.B. White. J. Mater. Res. 4, 385 (1989).
- [3] T.C. Chieu, M.S. Dresselhaus, M. Endo. Phys. Rev. B26, 5867 (1982).
- [4] H. Hiura, T.W. Ebbesen, K. Tanigaki, H. Takahashi. Chem. Phys. Lett. 202, 509 (1993).
- [5] I. Pocsik, M. Hundhausen, M. Koos, L. Ley. Intern. Symp. of Carbon. Tokyo (1998). P11–08, p. 652; J. Non-Cryst. Sol. 227–230, 1083 (1998).
- [6] J. Yu, R.K. Kalia, P. Vashishta. Europhys. Lett. 32, 1, 43 (1995).
- [7] A.M. Rao, E. Richter, Shunji Bandow, Bruce Chase, P.C. Eklund, K.A. Williams, S. Fang, K.R. Subbuswamy, M. Menon, A. Thess, R.E. Smalley, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus. Science 275, 187 (1997).

- [8] J. Kastner, T. Pichler, H. Kuzmany, S. Curran, W. Blau, D.N. Weldon, M. Delamesiere, S. Draper, H. Zandbergen. Chem. Phys. Lett. 221, 53 (1994).
- [9] Y. Ando, X. Zhao, H. Shimoyama, G. Sakai, K. Kaneto. Int. J. Inorg. Mater. 1, 77 (1999).
- [10] A.M. Danishevskii, R.N. Kyutt, E.A. Smorgonskaya, V.B. Shuman, S.K. Gordeev, A.V. Grechinskaya, Yu.A. Kukushkina, A.V. Shchukarev. In: Proc. 24th Int. Cont. Phys. Semicond. Jerusalem (1998). Abstracts, P–Tu 197.
- [11] Р.Н. Кютт, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская, А.М. Данишевский. ФТТ 41, 5, 891 (1999); 41, 8, 1484 (1999).
- [12] S.K. Gordeev, A.V. Grechinskaya, A.M. Danishevskii, A.A. Shchukarev, E.A. Smorgonskaya. 4th Biennial Intern. Workshop "Fullerenes and Atomic Clusters" (IWFAC'99). St. Petersburg, Russia. Abstracts, p. 133; Molec. Mater. 13, 355 (2000).
- [13] С.К. Гордеев, А.В. Вартанова. ЖПХ 66, 7, 1080 (1994); 66, 9, 375 (1994).
- [14] С.К. Гордеев, А.В. Вартанова, С.Г. Жуков, И.Н. Грань, В.В. Соколов, Т.И. Мазаева, Р.Г. Аварбе. Патент Российской Федерации № 2026735, МКлб В 01 J 20/20. Бюлл. № 2 (1995).
- [15] М.М. Сущинский. Спектры комбинационного рассеяния молекул и кристаллов. Наука, М. (1969). С. 82.
- [16] А. Вебер. В сб.: Спектроскопия комбинационного рассеяния света в газах и жидкостях / Под ред. А. Вебера. Мир, М. (1982). С. 93.
- [17] Pham V. Huong. Diamond and Related Materials 1, 33 (1990).
- [18] Edward Buiel, J.R. Dahn. Electrochimica Acta 45, 121 (1999).
- [19] А.М. Данишевский, Р.Н. Кютт, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев, А.В. Гречинская. Аморфные и микрокристаллические полупроводники. Тезисы докладов II Международной конференции. Санкт-Петербург (2000). С. 95.